CLIPPEDIMAGE= JP406137375A

PAT-NO: JP406137375A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06137375 A

TITLE: MAGNETIC LEVITATION SYSTEM VIBRATION RESISTANT DEVICE FOR VERTICAL TYPE

STRUCTURE

PUBN-DATE: May 17, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KATAMURA, TATSUHIRO

TAKANO, MIKIO

TSUKAMOTO, NOBUYUKI

ANDO, HIROSHI

OGAWA, YASUO

MIZUNO, TAKAYUKI

OSHIO, MAKOTO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

KAJIMA CORP

EBARA CORP

COUNTRY

N/A

N/A

APPL-NO: JP04291458

APPL-DATE: October 29, 1992

INT-CL (IPC): F16F015/03;F16C032/04;F16F015/02

US-CL-CURRENT: 310/51

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate micro-vibration from the ground surface by arranging a

levitating electromagnet opposed to upper and lower surfaces of a lowermost

flange, a gap sensor, magnetic dampers opposed to upper and lower surfaces of

the other flange in a fixing body housing a pillar body having flanges in an

arranged clearance, and driving the electromagnet and the dampers according to a sensor signal.

CONSTITUTION: When vibration is generated, a vertical direction

controller 21 detects relative displacement of a distance between an upper surface of an annular groove lid and a flange part 2d according to a signal of a gap sensor 13, and determines a control current to adjust intensity of a magnetic field of a levitating electromagnet 12 according to the displacement, and drives the levitating electromagnet 12, and changes levitating force to an assembly body A, and eliminates vibration from the ground surface G. Horizontal direction controllers 20a-c detect absolute acceleration of the assembly body A according to signals of acceleration sensors 3a-c, and determine a control current to adjust intensity of magnetic fields of magnetic dampers 14a-c according to the acceleration, and drive electromagnets of the magnetic dampers 14a-c, and generate damping force, and prevent rocking.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平6-137375

(43)公開日 平成6年(1994)5月17日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
F 1 6 F	15/03	Α	9138-3 J		2017903 (1317)
F 1 6 C	32/04	В	8613-3 J		
F16F	15/02	Α	9138-3 J		

## 審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

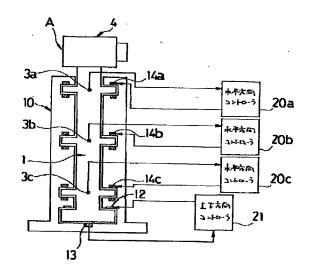
(21)出願番号	特願平4-291458	(71) LUESS 1 000001070
	1000	(71)出願人 000001373
(22)出顧日	W # 4 #= (1000) 10 Etoo H	鹿島建設株式会社
(22)川瀬川	平成 4 年(1992)10月29日	東京都港区元赤坂1丁目2番7号
		(71)出願人 000000239
		株式会社荏原製作所
		東京都大田区羽田旭町11番 1号
		(72)発明者 片村 立太
		東京都調布市飛田給二丁目19番 1 号 鹿島
		建設株式会社技術研究所内
		(72)発明者 鷹野 幹雄
		東京都調布市飛田給二丁目19番 1 号 鹿島
		建設株式会社技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 高橋 敏忠 (外1名)
		最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 立形構造物用磁気浮上式除振装置

#### (57)【要約】

【目的】 地面からの微振動を除振し、特にロッキング を防止する。

【構成】 フランジ部を形成した柱体を隙間を設けて固定体に収め、固定体に最下位フランジ部上下面に対向して浮上用電磁石、ギャップセンサを設け、残りのフランジ部の上下面に対向して磁気ダンパを設け、ギャップセンサ、加速度センサからの信号に基づき浮上用電磁石、磁気ダンパを駆動する制御装置を設ける。



れている。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 項部に被除振体を固設し複数のフランジ部を形成した柱体と、該フランジ部に設けられた加速度センサと、隙間を設けて前記柱体を収め地面に固設された固定体と、該固定体に設けられ前記最下位フランジ部上面に対向する浮上用電磁石、該最下位フランジ部下面に対向するギャップセンサ及び前記残りのフランジ部上下面に対向する磁気ダンパと、前記ギャップセンサ、加速度センサからの信号に基づき前記浮上用電磁石、磁気ダンパを駆動して前記固定体からの微振動を除振する制 10 御装置を設けたことを特徴とする立形構造物用磁気浮上除振装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ計測器、レーダ、天体望遠鏡等の高重心構造物すなわち立形構造物用 除振装置に関する。

[0002]

【従来の技術】かかる除振装置に関し、本出願人は特開 平2-203040号公報において、磁気軸受の原理を 20 応用した磁気式防振装置を提案している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】該提案は有効なものであるが、立形構造物にはロッキングが発生するので、本発明は、地面からの微振動を除振し、特にロッキングを防止する立形構造物用除振装置を提供することを目的としている。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、頂部に被除振体を固設し複数のフランジ部を形成した柱体と、該フランジ部に設けられた加速度センサと、隙間を設けて前記柱体を収め地面に固設された固定体と、該固定体に設けられ前記最下位フランジ部上面に対向する浮上用電磁石、該最下位フランジ部上下面に対向するギャップセンサ及び前記残りのフランジ部上下面に対向する磁気ダンパと、前記ギャップセンサ、加速度センサからの信号に基づき前記浮上用電磁石、磁気ダンパを駆動して前記固定体からの微振動を除振する制御装置を設けている。

[0005]

【作用】上記のように構成された立形構造物用除振装置 40 において、制御装置はギャップセンサにより上下方向の相対変位を検出し、浮上用電磁石を駆動して柱体に対する浮上力を制御し、地面から絶縁する。また、加速度センサにより水平方向の絶対加速度を検出し、異なった高さ位置の磁気ダンパを駆動してダンピング力を発生させ、ロッキングを防止する。

[0006]

【実施例】以下図面を参照して本発明の実施例を説明する。

【0007】図1および図2において、長尺の柱体すな 50 し、特に異なる高さに設けた磁気ダンパによりロッキン

わち支柱1の頂部には、被除振体である例えばレーザ計 測器4が固設されている。その支柱1には、複数(図示の例では4個)のフランジ部2a、2b、2c及び2d が形成されており、最下位のフランジ部2d以外の同形 のフランジ部2a、2b及び2cには、水平方向の加速 度を検出する加速度センサ3a、3b及び3cが設けら

【0008】隙間を設けてこの支柱1を収める固定体1 のが設けられ、地面Gに固設されており、その固定体1 のには、フランジ部2a~2dを収める環状溝11a、 11b、11c及び11dが形成されている。その最下位の環状溝11dの上面には、浮上用電磁石12が設けられている。そして、残りの環状溝11a~11cには、フランジ部2a~2cをそれぞれ4個の磁気ダンパ14a、 14b及び14cが円周等配に配設されている。

【0009】図3において、加速度センサ3 a、3 b 及び3 cは、それぞれ水平方向コントローラ20a、20 b 及び20 c に接続され、それらコントローラ20a~20 c には、それぞれ磁気ダンパ14a、14 b 及び14 c が接続されている。これら磁気ダンパ14a~14 c の制御特性は支柱1 及びレーザ計測器4の組立体Aの特性に合せて別々に定められている。そして、ギャップセンサ13は、上下方向コントローラ21に接続され、そのコントローラ21には、浮上用電磁石12が接続されている。

【0010】次に制御の態様を説明する。

【0011】図4には、上下方向の制御態様が示され、振動が発生すると、上下方向コントローラ21は、ギャップセンサ13からの信号に基づき、環状溝11dの上面とフランジ部2dとの距離の相対変位を検出し(ステップS1)、その検出した相対変位に基づき、浮上用電磁石12の磁界の強さを調整する制御電流を決定し(ステップS2)、浮上用電磁石12を駆動し(ステップS3)、組立体Aに対する浮上力を変化させ、組立体Aに対する地面Gからの振動を除振して(ステップS4)、リターンする。

【0012】図5には、水平方向の制御態様が示され、振動が発生すると、水平方向コントローラ20a~20cは、加速度センサ3a~3cからの信号に基づき、組立体Aの絶対加速度を検出し(ステップS10)、その検出した加速度に応じ、磁気ダンパ14a~14cの磁界の強さを調整する制御電流を決定し(ステップS11)、磁気ダンパ14a~14cの電磁石を駆動し(ステップS12)、ダンピング力を発生させ(ステップS13)、ロッキングを防止して、リターンする。

[0013]

【発明の効果】本発明は以上説明したように構成されているので、浮上用電磁石により被除振体を地面から絶縁

3

グを防止し、レーザ計測器、レーダ、天体望遠鏡等に対 する悪影響をなくすことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す側断面図。

【図2】磁気ダンパの配置を示す斜視図。

【図3】制御ブロック図。

【図4】上下方向の制御フローチャート図。

【図5】水平方向の制御フローチャート図。

【符号の説明】

A・・・組立体

G・・・地面

1 · · · 支柱

2a~2d・・・フランジ部

3a~3c・・・加速度センサ

4・・・レーザ計測器

10・・・固定体

11a~11d···環状溝

12 · · · 浮上用電磁石

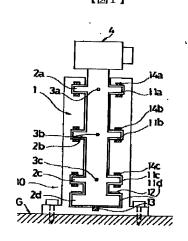
13・・・ギャップセンサ

14a~14c・・・磁気ダンパ

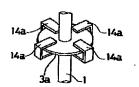
10 20a~20c···水平方向コントローラ

21・・・上下方向コントローラ

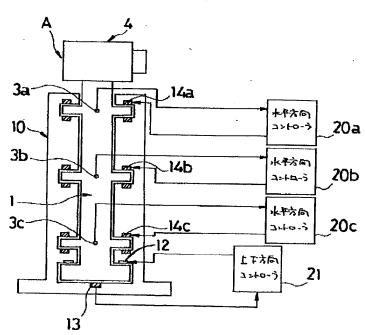
【図1】



## 【図2】

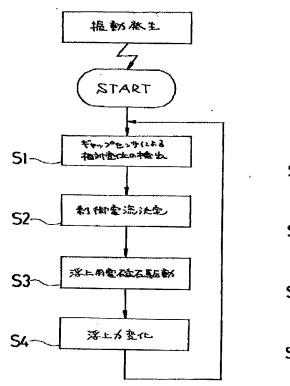


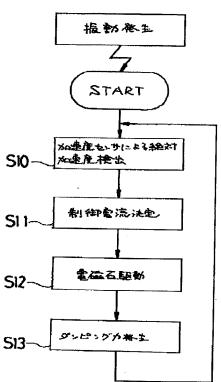
【図3】



【図4】

【図5】





#### フロントページの続き

(72)発明者 塚本 信行

東京都港区元赤坂一丁目2番7号 鹿島建

設株式会社内

(72)発明者 安藤 啓

東京都調布市飛田給二丁目19番1号 鹿島

建設株式会社技術研究所内

(72)発明者 小川 泰男

東京都港区元赤坂一丁目2番7号 鹿島建

設株式会社内

(72)発明者 水野 孝之

東京都調布市飛田給二丁目19番1号 鹿島

建設株式会社技術研究所内

(72) 発明者 大塩 真

東京都調布市飛田給二丁目19番1号 鹿島

建設株式会社技術研究所内